MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP10333157

Publication date:

1998-12-18

Inventor(s):

NAGAHARA TAKAYUKI; INOUE TAKAO; EGAMI NORIHIKO; MATSUKAWA

HIDEKI

Applicant(s):: MA

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

☐ JP10333157

Application Number:

JP19970145242 19970603

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a liquid crystal display device improved in cell gap precision and sealiability for liquid crystal.

SOLUTION: Inside and outside seal lines 3 and 4 are formed of an ultraviolet-ray setting or thermosetting sealant on glass substrates 1 and 2 after the side of the inner peripheral seal line 3 which is in contact with a liquid crystal material 5 is partially hardened, the liquid crystal 6 is dripped; and spacers 7 are scattered, 1st and 2nd glass substrates 1 and 2 are pressed against each other, and the seal lines 3 and 4 are hardened to join the substrates 1 and 2 together. Even when a spacer 7 is put on the inner peripheral seal line 3, the majority is not hardened, so it is taken in the sealant when processed to evert no influence on the thickness of the seal line, so that the liquid crystal display device high in precision can be assembled.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

G02F 1/1339

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-333157 (43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl.*

(21)出願番号

(22) 出願日

微別記号。 505

特願平9-145242

平成9年(1997)6月3日

FI G02F 1/1339

505

(71)出版人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 永原 孝行

永原 孝行 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

大阪府門真

産業株式会社内

(72)発明者 井上 孝夫

160元为日 开上 华人

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 江上 典彦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内 (74)代理人 弁理士 石原 勝

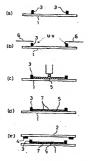
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 セルギャップ精度及び液晶のシール性を向上させた液晶表示装置の製造方法を提供する。

【解決手段】 紫外線硬化性または熱硬化性のシール剤による内外シールライン3、4をガラス基板1、2上の形成し、内周限シールラインの液晶材料5に按する便能が発便化させた後、液晶材料5を溶下し、スペーサ7を散布して、第1、第2の各ガラス基板1、2間を加工すると共に各シールライン3、4を受化させて基板1、2間を接合する。内間側シールライン3上にスペーサ7が載ったときでも大部分が未硬化なので加圧時にシール剤内に取り込まれシールラインの厚さに影響しないので、特度の高い液晶表示装置を組み立てることができる。





【特許請求の範囲】

「書志項1】 対電配置される2枚の基板の対向面別間 に内周側、外周側の2重のシールラインを形成し、内周 側シールライン内に流晶材料及びスペーサを配し、前記 シールラインにより基板間を接合して液晶材料をシール ライン内に対止する液晶表示装置の製造方法において、 前記名シールラインを未硬化状態のシール剤により形成 し、内周側シールラインの前弦液晶材料と接する側を部 分硬化させた後、この内側シールライン内に液晶材料及 びスペーサを収容し、2枚の基板間を加圧しシール剤を 硬化させて接合することを特徴とする液晶表示表置の製 遠方法、

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶滴下法を用い た液晶表示装置の製造方法に関するものである。

[0002]

【経来の技術】漁品表示装置は、周知の通り適切整備を 形成した2枚のガラ之基板の間に流品材料を封入して形 成される、流品材料は2枚のガラス基板の対向面の周囲 に形成されたシール剤によるシールラインの高さ分の空 間内に収容され、このシールラインによって2枚のガラ ス基板間の接合がなされる。この流品表示装置を遊品端 下注を用いて製造する従来の製造方法を以下に示す。

【0003】図名(a)に示すように、第10カラス基 仮21の第2のガラス基板22との対向面の間間に紫外 線硬化性または蒸硬化性の材料を用いたシール剤をシー ルライン23をして塗布する。このシール神は硬化後に 弾性体となる材料が採用される。同様に、図6(b)に 示すように、第2のガラス基板22の第1のガラス基板 21との村向面の周囲に紫外接硬化性または蒸硬化性の 材料を用いたシール剤をシールライン24として塗布す 。これらのシールライン23、24は、第1のガラス 基板21と第2のガラス基板22とを接合したとき、対 向面間に2重のシールライン23、24として形成され るように、シールライン23が内周側となるように塗布 される。

【0004】次に、第1のガラス基板21に能布されたシール利を紫外線硬化はたは影響化させ、硬化したシールライン27個まれた中に、図6(c)に示すように、液晶材料25を滴下し、第1のガラス基板21と第2のガラス基板22との対向間にセルギャップを形成するためのスペーサ26を散布する。この後、図6(d)に示すように、第1のガラス基板21と第2のガラス基板22とを重ね合わせて加圧し、第2のガラス基板22とで流布されたシールライン24のシール利を紫外線硬化または熱硬化させ、第1、第2の各ガラス基板21、2間と徐合する。

【0005】上記構成により、内側のシールライン23 は弾性体で形成されているので、第1、第2の各ガラス 基板21、22間の加圧により第2のガラス基板22の 対向順に密省してシール効果が発揮され、外側のシール ライン24は第1、第2の各ガラス基板21、22間を 接合して、2重のシールにより内側シールライン23内 に封入した液晶材料25の漏出が防止される。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図7に 内周側シールライン部分を拡大図示するように、スペー ヤ26が散布されるとに内周側シールライン23上に シスペーサ26が載りやすく、このままで前、第2の ガラス基板21、22の間を接合すると、内周側シール ライン23が呼性体であるといえども、その形成厚さ (5~7μm)に近似のスペーサ26の直径(3~7μ m)を吸収できるほどには変形できず、スペーサ26が 内周側シールライン23上に存在するために、各ガラス 基板21、22間のセルギャップ構造が低下するばかり でなく、内側シールライン23立とのシール性が損なれれ液 晶材料25の漏れが発生する問題点があった。

【0007】本発明の目的とするところは、シールライン上にスペーサが載ることによって生じるセルギャップ 特度やシール性の低下を防止する液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

[8000]

【議題を解決するための手段】上記目的を達成するための本発明は、対面配置される之牧の基板の対向面周囲に 内周側、外周側の2重のシールラインを形成し、内間・ シールライン内に流品材料及びスペーサを配し、前記シールラインにより基板間を接合して液晶材料をシールラ イン内に対止する液晶表示接近の製造方法において、前 記シールラインを未硬化状態のシール剤にもり形成し、 内周側シールラインの前記流品材料と接する側を部分硬 化させた後、内側シールライン内に液晶材料及びスペー サを収容し、2枚の基板間を加圧しシール剤を硬化させ て接合することを特徴とする。

【0009】上記製造方法によれば、内側シールラインの液晶材料に接する側を鉛分硬化させた後、内側シータインに囲まれた内部で流角材料とスペーサを収め、2枚の基板の間を未硬化の内外シールラインの硬化によって接合するので、散布されたスペーサが回ジールライン上に載った場合に、2枚の基板の重ね合力や時の加圧によりスペーサは未硬化のシールライン内に取り込まれる。従って、シールライン上にスペーサが載ることによって生じる基板間のセルギャップ精度やシール性の低下を防止することができる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して本発明 の一実施形態について説明し、本発明の理解に供する。 尚、以下に示す各図は、微細な構成を明解に示すため、 実際の状態と寸法比率が異なる模式図として表示してお り、実際の寸法は本文中に記載する寸法例のように形成 される。また、基板に形成される電極等の表示は省略し ている。

【0011】図1は、本実施形態に係る液晶表示装置の 製造方法の手順を(a)~(f)の順に示すもので、そ の手順毎に順を追って説明する。

【0012】(a) 第1のガラス基板1に内周側シール ライン3を形成するシー川利を図2(a) に示すよう に、後述する第2のガラス基板2に施される外周側シール ルライン40内側側となる位置に空布する。このシール 削は、紫外線(UV)硬性樹脂または熱硬化性樹脂 で、硬化させたとき弾性体となるゴム状樹脂を用いて、 200μm以下のライン橋で第2のガラス基板2の外周 側シールライシ4の高さより高いシールラインが形成で きる厚さに塗布される。ここでは紫外線硬化性樹脂を採 用し、鉱布方法は四版オフセット印刷を用いている。塗 布方法は、スクリーン印刷、ディスペンサ、インクジェ ット等の方法を用いることもできる。

[0013] (b) 整布されたシール利により形成された内周側シールライン3の内側は、液晶材料の収容部となるので、流晶材料を注入する前に硬化させておく必要があり、本発明では、まず、流晶材料と接する内閣側シールライン3の内側部分のみを部分硬化させる。これには、図3に部分拡大図として示すように、内周側シールライン3の内側部分が1分端付するようにして、マスク6により内周側シールライン3をマスキングし、紫外線を内周部がに関すして関でさせる。

【0014】(c)内局部分のみを硬化させた内周側シールライン3に囲まれた内部に、所定量の液晶材料5を流下する。

個(79 a.) (4) 続いて、セルギャップを形成するためのスペーサ7を散布する。この散布されたスペーサ7が、四4(a)に示すように、内周側シールライン3上に載った場合にも、硬化していない部位が大部分なので、後工程において第2のガラス基板2が変ね合わされ加圧されたときに、四4(b)に示すように、未硬化の内周側シールライン3内に取り込まれてしまうので、セルギャップ輸送を低下させたり、高品材料5の製工機があるというで、ない回りにない。高、硬化した内側部分の製工機は、小さいのでスペーサ7が載ったままになることは少な、四5に示すように、実際の所面形状は液晶材料5に接って側の面に傾斜があるため滑り落ちで内側側シール

【0016】(e)次に、図2(b)に示すように、外周側シールライン4となるシール剤を塗布した第2のガラス基板2を第1のガラス基板1上に重ね合わせる。

ライン3トに残ることは防止される。

【0017】(f)第1のガラス基板1と第2のガラス 基板2との間を加圧すると共に、未硬化の外周側シール ライン4及び内周側シールライン3の未硬化部分に紫外 線を照射して硬化させ、第1のガラス基板1と第2のガラス基板2との間を接合する。

【0018】この加圧接合時に、内周側シールライン3 は弾性体であるので、先に部分硬化させた内側部分も加 圧による変形によってスペーサアの直径まで圧縮され、 第2のガラス基板2に密着するのでシール性が高められ る。従って、従来方法のように硬化後にスペーサアが載 った状態で圧縮されたときに、弾性体であってもスペー サアを内部に吸収してしまうほどに圧縮されないことか らシール性が損なわれ、セルギャップ精度が低下する状 態もなくすことができる。

【0019】以上説明した実施形態では、シール剤に紫 外線硬化性の樹脂を用いなが、熱硬化性樹脂を用いるこ ともできる。但し、内周郎シールライン3の部分硬化や 液晶材料5に影響を与えないように硬化をせる工程にお いて、紫外線硬化の方が低れているといえる。

[0020]

【発明の効果】以上の説明の通り本発明によれば、内周 関シールラインの液晶材料に接する関を部分硬化させた 後、内周間シールラインに囲まれた内部に液晶材料とス ペーサを収め、2枚の基版の間を未硬化の内外シールラ インの硬化によって接合するので、散布されたスペーサ が内周側シールライン上に載った場合にも。2枚の基板の 重ね合わせ時の加圧によりシールライン内に取り込まれ る、従って、シールライン上にスペーサが載ることによ って生とる基板間のセルギャップ精度やシール性の低下 を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法の手順を(a)~(f)に示す模式図。

【図2】内外シールラインの形成を説明する平面図。

【図3】内周側シールラインの部分硬化の方法を説明する部分拡大図。

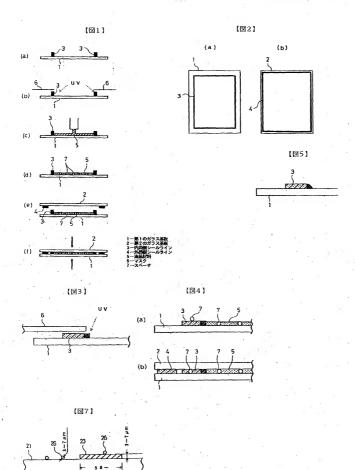
【図4】内周側シールライン内へのスペーサの吸収の状態を(a)、(b)に説明する模式図。 【図5】内周側シールラインの部分硬化の形状例を示す

模式図。 【図6】従来技術に係る液晶表示装置の製造方法を

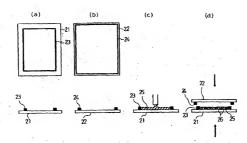
(a)~(d)に説明する模式図。 【図7】従来技術の問題点を説明する模式図。

【符号の説明】 1 第1のガラス基板(第1の基板)

- 2 第2のガラス基板 (第2の基板)
- 3 内間側シールライン
- 4 外周側シールライン
- 5 液晶材料
- 6 マスク 7 スペーサ







フロントページの続き

(72) 発明者 松川 秀樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内